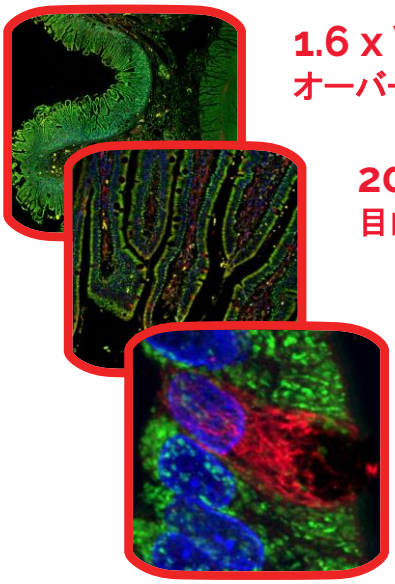
From Eye to Insight

製品試用会のご案内

ライカマイクロシステムズ株式会社

世界初のMicrohub　Mica



1.6 x Widefield
オーバービューの作成

20 x THUNDER
目的の細胞を選択する

63x Confocal
細胞情報の取得

更に超解像へ

新しいコンセプトのイメージング装置として、各所でデモ希望をいただいているMicaをお試しいただけます。カメラでの撮影、レーザー共焦点、超解像イメージング、AIベースの画像解析機能を1台に集約し、簡便な操作にした装置になります

●機器紹介（オンラインでの実施、Micaと画像解析ソフトAIVIAの紹介）

日時：　7月30日（火）　13:30～　17:00～
右のQRコード先リンク
よりお申込みください。

●個別データ撮影（予約制で1枠60分以内を予定）

日時：　8月29日（木）　10:00、11:30、13:30、15:00、16:30
8月30日（金）　10:00、11:30、13:30、15:00

●設置場所

創成科学研究機構
部屋番号　02-217

【機器紹介・個別データ撮影の予約】
ライカ マイクロシステムズ株式会社
五郎部　博史（ごろべ　ひろし）
TEL　:03-6758-5656
Email:
Hiroshi.Gorobe@leica-microsystems.co.jp

Confidential - Company Proprietary